

中国科学院半导体研究所
档案借阅审批单
(2023 版)

借阅部门		借阅人			
		电 话			
借阅日期		归还日期			
档案类别 (请打勾)	☐ 会计 (说明: 需借阅人所在课题组负责人, 并财务处负责人签字) ☐ 专利 (说明: 需借阅人所在课题组负责人, 并科技处 1#706 签字) ☐ 科研 (说明: 需课题负责人/借阅人所在课题组负责人签字) ☐ 设备、外事 (说明: 需借阅人所在课题组负责人, 并科技处相关负责人签字) ☐ 文书 (说明: 需借阅人所在课题组负责人, 并机关归口部门负责人签字) ☐ 基建 (说明: 需借阅人所在课题组负责人, 并基建处负责人签字) ☐ 人事 (说明: 仅限人事处借阅, 并人事处负责人签字) ☐ 名人 (说明: 需借阅人所在课题组负责人/机关部门负责人签字) ☐ 声像、实物 (说明: 需借阅人所在课题组负责人/机关部门负责人签字) ☐ 其他, 请注明:				
借阅目的 (仅限于借阅 本人/本课题组形 成的各类档案)					
课题组 负责人		主管部门 负责人		主管 所领导	
档号、凭单号、专利号 (不知档号可不填)	案 卷 (文件) 标 题 (内容较多可附页填写)				

请注意: 仅限非密档案借阅填写!